



**PUCMM**  
Pontificia Universidad Católica  
Madre y Maestra



## LICENCIA DE USO DE OBRA

Santo Domingo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Señores:

**Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).**

Estimados Señores:

Yo \_\_\_\_\_ titular de la cédula de identidad y electoral o pasaporte núm. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ autor del recurso: \_\_\_\_\_, presentado en el año 2024, autorizamos la publicación y difusión del recurso en cualquier medio editorial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), de acuerdo con los siguientes criterios:

- Se dará crédito y reconocimiento de autoría en cada una de sus publicaciones.
- Se declara que la presente obra es de autoría propia, original y producto de un trabajo investigativo o académico que no presenta impedimento en el uso del recurso.
- Acepto la responsabilidad ante cualquier acción de plagio y otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir.
- Autorizo a que la publicación quede de acceso abierto sin generar ningún tipo de pago o regalías.



**PUCMM**  
Pontificia Universidad Católica  
Madre y Maestra



- El recurso presentado para difusión no está generando regalías, por lo que se puede publicar de acceso abierto.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este recurso a través de cualquier catálogo institucional en la página web de la biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Se permite la consulta, reproducción parcial, total o cambio de formato con fines de conservación, a los usuarios interesados en el contenido de este recurso, para todos los usos que tengan finalidad académica y educativa, siempre citando y referenciando la correspondiente fuente que dé crédito de la autoría del recurso.

Cordialmente,

Firma

cédula/ Pasaporte núm. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_